DERWENT-ACC-NO: 1979-83096B

DERWENT-WEEK: 197946

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Laminated prod. having high electroconductivity - prepd. by sandwiching

metal film layer and transparent substrate between layers of high refractivity

transparent dielectric film

PATENT-ASSIGNEE: TEIJIN LTD[TEIJ]

PRIORITY-DATA: 1978JP-0035569 (March 29, 1978)

PATENT-FAMILY:

PUI	3-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	
PAG	GES MAIN-IP	С		
JΡ	54127990 A	October 4, 1979	N/A	000
	N/A			
JP	86009143 B	March 20, 1986	N/A	000
	N/A			

INT-CL_(IPC): B32B007/02; B32B009/00; B32B015/08;
B32B033/00

ABSTRACTED-PUB-NO: JP54127990A

BASIC-ABSTRACT: Metal film layer (e.g. of Ag or Ag-Cu alloy, of thickness

50-500 angstroms) and a transparent substrate (e.g., PET, polycarbonate, etc.)

are sandwiched between layers of highly refractive transparent dielectric film

(e.g. TiO2 derived, e.g. from an alkyl titanate, SiO2 or ZnO),
>=1 layer of

which comprises a layer formed physically of thickness <=100 angstroms in

direct contact with the metal film layer and a layer formed chemically of

thickness >= 30 angstroms.

Laminated prods. having high electroconductivity, selective light transmission and high durability are prepd. inexpensively.

TITLE-TERMS:

LAMINATE PRODUCT HIGH ELECTROCONDUCTING PREPARATION SANDWICH METAL FILM LAYER

TRANSPARENT SUBSTRATE LAYER HIGH REFRACT TRANSPARENT DIELECTRIC FILM

DERWENT-CLASS: A23 A32 A94 P73

CPI-CODES: A09-A02; A09-A03; A11-B09D; A12-S06C;

466 47& 472 477 494 506 509 516 517 523 575 596

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:
Key Serials: 0229 1291 1292 1319 1462 2429 2439 2440 2482 2499 2514 2551 2588 2595 2654 2728 2729
Multipunch Codes: 011 03- 143 144 155 157 158 163 166 169 170 171 431 435 445

CLIPPEDIMAGE= JP354127990A

PAT-NO: JP354127990A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 54127990 A

TITLE: LAMINATE

PUBN-DATE: October 4, 1979

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

YONEMURA, ARITAMI SOBAJIMA, SHIGENOBU CHIBA, KIYOSHI ARAKAWA, TAMIO YATABE, TOSHIAKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

TEIJIN LTD

COUNTRY N/A

APPL-NO: JP53035569

APPL-DATE: March 29, 1978

INT-CL_(IPC): B32B015/08; B32B033/00
US-CL-CURRENT: 428/215,428/333 ,428/500

ABSTRACT:

PURPOSE: To manufacture a transparent laminate having excellent durability and

selective light transmission properties, at a low cost, by forming a thin metal

layer between thin transparent dielectric layers having high refractive index,

and laminating the product onto a transparent base.

CONSTITUTION: A laminate is prepared by laminating (A) a transparent base, e.g.

polyethylene terephthalate film, etc., with (B) a thin laminate comprising (1)

thin transparent dielectric layers having high refractive index and a thickness

of pref. 100∼500 Å and comprising (a) layers prepared by a physical

method such as vacuum deposition and having a thickness of
≤100 Å)

(pref. titanium oxide layer having a thickness of 10∼50 Å), and (b)

layers prepared by a chemical method such as thermal decomposition and having a

thickness of ≥30 Å (pref. titanium oxide layer derived

from an alkyl titanate), as the outer layers, and (2) a thin metal layer (pref. thin silver film having a thickness of 100∼200 Å) as the inner layer, wherein the layer (a) is in contact with the layer (2).

USE: Heat-shielding films, etc.

COPYRIGHT: (C) 1979, JPO&Japio

(19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭54—127990

50Int. Cl.2

識別記号

②日本分類

庁内整理番号 43公開 昭和54年(1979)10月4日

B 32 B 15/08 // B 32 B 33/00

25(9) A 3

6681-4F 7179-4F

発明の数 1 審查請求 未請求

(全9頁)

砂積層体

昭53-35569

创特 **②出**

昭53(1978) 3 月29日

@発 明

米村有民 日野市平山 3-18-5

同

同

側島重信

八王子市めじろ台 1 -34-12

新座市あたご 3 --12--28

荒川民雄

日野市西平山 5 -49-29

谷田部後明 同

日野市東豊田3-7-1

の出 願 人 帝人株式会社

大阪市東区南本町1丁目11番地

四代 理 人 弁理士 前田純博

- - れた会異響展展(B)と透明当体(A)とからなる表 層体において、放送明高周折率勝電体専展層 (C) の 少 くと も 一 層 が 、
 - 物理的方法により形成された 1 0 0 Å以 下の層(C-1)と
 - (11) 化学的方法により形成された30 %以上 の層 (C - 2)
 - とからなり、且の眩響膜層(ピー1)が金属 雑 解 疑 (8) と 装 放 し てい ることを 特 根 と す る 税
 - 金属薄膜層側が、鉄成いは鉄と網とからな
 - 全異難膜形(B)が、50Å~500Åの機能

する意味である般新物味の範囲低1項目

- 膜帯(B)が100Å~200Åの臓器 する毒薬である等許請求の範囲第1項金 能 2 項記収の裁離体。
- 透明新風折塞銹電体質腫層(ヒー1)が、 歌化チクン、酸化磁集及び酸化煎船より放る ら思ばれた化合物よりなる特許辨求の範 1項~年4項記載のいずれかの兼層体。
- 透明高思折率勝電体準度層(C -- 1)が単 ~100Åである特許網水の範囲第 項~第5項記載のいずれかの装着体。
- 明高剧折率簡単体審集層(C-1)が施 50 Åである特許請求の範囲第1
- トから競響された悪化チェン
- 第14 本 単 無 無 (1) が 。 取 屋 100

特別昭54-127990(2)

A ~ 5 0 0 A である特許請求の範囲第1項~ 第8項記載のいずれかの機層体。

- 10. 透明高体(A)がポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネートのフイルム又はシートである将許的求の範囲第1項一部B項記載のいずれかの祭居体。
- 3. 発明の評細な説明

本発明は積層体に関する。更に詳細には特定の構成にすることによって、経済的に安価で且つ耐久性の優れた導電性及び選択先週過性を有する透明積層体に関する。

近年、被品デイスブレー用電極、電場発光体用電極、光導電性感光体用電極、帯電防止層、発動体等のエレクトロニクスの分野に、又、太陽エネルギー集影器・個水器・太陽等のエネルギー等動物等の熟遊断膜等のエネルギー有効利用の分野に導電性及び選択光透過性を有する透明機層体の需要が期待され、かかる機層で挟んだ三層の薄膜を始出折率静電体準度を

が、確々の性能上から最も好ましいとされている像を金銭形とした場合高屈折率けて体制膜脂の数厚は通常100~ A 以上は必要とされ、好きしくは更に大なる濃厚のものであるとさされている。ところで、かかる腹厚を裏空蒸溜にせること、のかる腹厚を裏ではは、高ま空下の操作であること、及び腱形成速度が小さいにという更なる改良が望まれていた。

ものが提案されている。

例えば米国等許第3,698,946 号明細瞥には、 無機束いは有限の基板に真空中で像化チタンを デポシットし、その上に同じく真空中で金属を デポシットし、更にその上に真空中で酸化チョ ンをデポジットする方法が記載されており、又、 米國等許納 3.962.488 号明細答には像化チタ ン膜として特定の嵌化状態のものを 2 0 0 Å ~ 500Åの厚さに形成せしめることが述べられ、 又、特別昭 5 1 - 8 6 8 4 1 号公報には捜々の酸化 物を180点の厚さに形成せしめることが、米 国等許法4020,389 号明細督には400Å~ 600 Å, 特公图 47-6315 号公报化过7 D A ~ 5 5 0 A の厚さに形成せしめることが記載 - されている。これらはいずれも真空蒸着法とか、 スパックリング法とかの物理的方法によつて高 . 組折率誘電体海製層を形成せしめるものである。

ところで、かかる三層構造の被層体によって 選択光透過性を発現させる為には、各層の腹厚 はもちろん各構成体の屈折率にもよるのである

て経済的に放牧層体を形成しうることを見出し 本発明に到選したものである。

即ち本始別は、

- 1. 透明高期折率的電体費機用(C) によりはさまれた金銭費機用(B) と透明遊体(A) とからなる機能体において、鉄盗明高級折率砂電体機製脂(C) の少くとも一層が
 - (i) 物理的方法により形成された) 0 0 Å以 下の触(C - 1) と
 - (i) 化学的方法により形成された30 Å以上の船(C-2)
 - とからなり、且つ験準疑勝(C-1)が金昌 海泉層(B) と接触していることを特象とする税 層体であり、又
- 2 会興等膜層(B)が鉄或いは鰻と躬とからなる 等膜である上記第1項記載の製器体。
- 3. 会新課 誤 吊 (B) が 5 0 Å ~ 5 0 0 Å の 疑 原 を 有 す る 得 膜 で あ る 上 記 部 1 項 成 い は 第 2 項 記 戦 の 根 居 体 。
- 4. 金属存款者(B)が100Å~200Åの設度

韓開昭54-127990(3)

をおする課題である前配第1項或いは第2項 配載の牧闘体。

- 5. 透明高組新學師 電体 書題 層 (c -- 1) が、 酸化チクン,酸化硅紫及び酸化型 鉛より 成る 群から選ばれた化合物よりなる前配第 1 項 ~ 部 4 項配敵のいずれかの殺俗体。
- 6. 透明高風折率勝電体準線階(C-1)が模 単1.0 Å-1.0 0 Åである前記影1項~語5 項配数のいずれかの機構体。
- 7. 遊別高屈折率移性体神膜層(C 1)が疑摩 1 0 Å ~ 5 0 Å である前配節 1 項 ~ 第 5 項 記載のいずれかの機器体。
- a 透明高級折率線電体審議署(c 2)がアルギルチクネートから誘導された便化チタンよりなる前配第1項~第7項記収のいずれかの役所体。
- 3. 透明高周折率請電体導張層(C)が、譲厚 100 Å~500Åである前記第1項~第8項記載 のいずれかの報層体。
- 10. 透明苗体(A)がポリエチレンサレフォレート。

ポリカーボネートのフイルム又はシートである前記第 1 項~第 9 項記載のいずれかの機器 体

である。

高分子のシート又はフィルムを基体として使用すると、得られる数層体が概量で、可能性に

言み、しかも加工し易いという利点を有する。 一方、ガラス板は平面性が高く、又プラスチッ クフイルムに比して板して耐能性が高く使つて 将られる機層体もより耐熱性において優れている。

金属薄製脂(I)を形成する金属としては、金、銀、銀銀系合金、アルミニウム等があげられるが、毎に銀又は銀と銅を主成分とする複合系が光学的特性からいつて舒ましい。銀単数の薄膜は、透明性、反射率の点で舒ましいものを与え、銀と銅の混合系は特に耐久性において好ましい数層体を与える。

金属輝展層の幾厚は、透明帯電性又は邀択光 透過性を有する限り特に限定されないが、通常 約50Å~500Åが好ましく、より充分な遊 明性と充分な導電性を兼有する為には100Å ~200Åが解に好ましい。50Å以下になる と島状構造になりやすく、又500Å以上にな ると透明性が損なわれる。かかる金属釋膜を形 成させる手段としては、真空業着法、カソード

本発明における透明高原折率群電体存展層(C)中の物理的方法により形成された放布製層(C)ー」)を形成させる所の物理方法とは、真空蒸射法、スパッタリング法,プラズマ搭射法。イゴンブレーティング法等の似圧下での表面加工法を意味する。かかる方法に供せられる高原析

特開昭54--127999(4)

事務を体としては、上記録電体物質のいずれでもよいが、中でも一酸化チタン、二酸化チタン等の酸化チタン、酸化磁素、酸化面鉛が透明性や缺形成速度の点より好ましく、特化可視光周折率、透明性等の光学的特性の優秀さより微化チタンが好ましい。

これらの使化物の審験は酸化物自体を蒸発原 又はターゲットとして使用してもよく、又金属 を蒸発類・ターゲットとして使用し、膜形成の 酸或いは形成后酸化してもよい。

化学的方法により形成され故障販用(C-2)を形成せしめる所の化学的方法としては熱分解法、気相反応法、超気めつき法、が挙げられる。本類別における高風折率御電体を上配の方法で得額化することは公知であつて、例えば工業レアメタル (Industrial Bare Metale)[Mk 57] (1974) P26 ー P31 (アルム社出版)やフィジークス・オブ・ジン・フィルム (Physics of thin film) vol 5 (1969) P120 (Academic Press, George Hams, Radolf B. Thun 著) に記

載されているが如き化合物を用いることにより 連成される。

本発明においては、上記化学的方法により形 成された高屈折率誘電体管膜層の中でも、特に アルヤルチダネートを主成分とする特質の有機 着 剤 酢 核 ヤ 用 い て 、 樫 式 コ ~ テ イ ン ダ ・ 熱 加 水 分解伝により得られた微化チタンの響膜層が好 ましい。かかる方法によれば形成された酸化チ クン博艇がアルキルナタネートに由来する有機 物、例えばアルヤル茜を飲食合有する為、茶体 (A)として有機の高分子物質を用いた場合に、基 体との接着性が向上し、舒ましい結果を与える のである。かかる目的に使用しうるアルギルチ クネートとしては、テトラエチルチダネート。 **フトラブロビルチタネート・テトラブチルチタ** ネート等のチタン酸の佐根アルカノールエステ ル及びそれらのコンプレツクス、何えばジイソ プロボキシチタエクムピスアセチルアセトネー ト等が挙げられ、乾中テトラブチルチタネート ナトラブロビルチタネートが取扱いの容易性よ

り好ましい。

アルヤルテタネートから兼化チタン容級層を つくるには、アルキルチタネートを有機諮詢、 例えばインプロパノール、エーブクノール、コ ーヘキャン。トルエン等の炭化水梨系又はアル コール系化合物又は、それらの混合格剤、更に "は梅台によつてアセチルアセトンの如きキャー ト形成能のある安定剤を瘀加された終剤に、 0.1 重要ガー2.0 重量ガ、貯ましくは 0.5 重量 ガー」 0 重量がに指解し、随解液を提供法。収 法,スピナー法又はマシンコーティング法等 の従来公知の方法で並布し、80m~160℃ だおいて水の存在下、1分~1時間処理するこ とにより選成される。厳厚は将牧機度及び幣牧 **歯布厚みを調整することにより創御され、有機** 物の残存量は処理施皮及び処理時間を調整して 制御される。残存有機物の好ましい量は故郷膜 財中 0.1~30重量がであり、特に好まじくは 0.5~10重量がである。かくして歯体との姿 羞性のみならず透明性も向上させることができ

. S .

本場別においては、許配の物理的方法により形成された透明高風折率勝電体薄膜(c‐1)と、上配の化学的方法により形成された透明高風折半勝電体導膜(c‐2)とが特定の厚さにおいて共存する所に特徴があるのである。

開昭54-127990(5)

Pis 1からも明らかな知は、物理的方法により形成されるべき高屈折率物電体物度を C C C I)の膜単は100歳以下であり、好まとしないが、かかる物理の下限は特に限定はもしないが、かかな性が向上しないので、少くとものは本発明に含まれない。得られる機関体の品質の安定性等からみて、10歳以上が好ましい。

本顧発明は、例えば可視光線の広い質軟に扱って高い適別性を示し、かつそれより長数長の 熟練に対しては優れた反射性を示す選択光透過 性積層体や透明電極として優れた性能を示すが、 その使用形態に応じ更に加工をすることも可能 である。

実施例 1

売透過 86%。厚さ76Am の二輪器伸ボ リエチレンテレフタレートフィルムに下記の加 かかる鉄管膜層(C)は、物理的方法により形成された鉄準膜層(C)は、物理的方法により形成された鉄準膜層(C)により、本発明の効果が発現されるのであつて、それは著体(A)と金属物膜層(B)との間であつてもよく又、金属体膜層(B)との間の方が効果が大である。もちろん金属等膜層(B)との間の方が効果が大である。もちろん金属等膜層(B)の関側に設けることにより更に効果を大ならしめることもできる。

高周折率勝電体存展層(C-1)と高周折率 動電体存展層(C-2)との合計の膜厚は、用 適は体帯展層(C-2)との合計の膜厚は、用 適や素材によって変りうるが、一般には50 ペー)000元であり、好ましくは1000元~ 500人である。從つて本発明に、必要 とされる高層折率関係に中の極くもで かを、高値な物理的方法による高層が本語で が製層(C-1)とし、残りの大部分を安値な 化学的方法で形成せしめれば良く、その経済的 利点には計り知れないものがある。

43

く終一層、解二層、解三層の順化設けた。

(1) 第一版

ナトラブチルナクネートの4 量体 3 部、イソブロビルアルコール 6 5 部及びノルマルヘキサン 3 2 ほとからなる器被セパーコークーで塗布し、1 0 0 で 5 分間加熱して厚さ 300 ペの酸化ナタン層を設けた(以下、TBTコーテイング伝統という)。

(2) 第二層

抵抗加熱方式真空蒸着で厚さ160~の殺 等膜層を設けた。

(3). 第三層

其空蒸着法及び称一層と同様の方式で下記 の知き構成のものを作成した。

(1・1・A) 厚さ300 AのTBTコーテイン が法庫

(1・2・B~D) 厚さ20 Å, 40 Å, 60 Åの低 製スペッタリング放散化チタン駅 +厚さ300 ÅのTBTョーテイング依頼 (1·3·B~F) 厚さ 4 D Å . 8 D Å の低塩スパックリング放散化亜鉛原+厚さ 300

。 のTBTコーテイング法

E

(1·4·G~H) 厚さ 4 C Å, 8 D Åの低盤スパツ

タリング法二酸化硅紫胶+原さ

8 0 0 ÅのT B T コーティング法

鼷

- かくして得られた積層体の可視先透過率及び

旅外反射距を接一1亿示す。

サンプルトロ	第一胎	第二層	第二三编	可視光透過率(例)	游外反射 率 (例
A - 1 - A	300ÅTBT コーケイング法験	160Å 俊 膜	300点 TBTコーテイング伝典	. 85	97
1 • 2 • B	•		低祖 シックリング + 200Å TBT T10, 験(20Å) + コーテイング法集	8.3	9 7
1 • 2 • C	,	•	* (40Å)+ *	81	97
1 • 2 • D	•		(60Å)+ /	. 77	9 5
·3·2	•	•	低温ンシタリング 2no膜(40A) ⁺	7 8	n 5
-3-P		•	* (80Å)+ *	7.8	9 8
• 4 • G		•	佐賀 ルシタリンダ 510, 族(40Å)	7.8	9.5
•4•н	•		* (80Å)+ *	72	9 5

かくして待られた税層体を120℃に拡度数定したギャ老化試験器に入れその耐熱性をテストした。耐熱劣化を赤外光反射率の変化で追跡し反射率が初期値の80多以下になる時迄の時間を劣化時間として求めた。

この結果を終一2に配す。

表 - 2

サンブル他	労化時間 (HR)
1-1-A	5.0
1-2-8	210
1-2-C	210
1 - 2 - D	230
1 - 3 - E	1 5 0
1-3-P	180
1-4-G	. 120
1-4-H	1,70

量体3部・イソプロビルソルコール65部及びノルマルヘキサノ32部からなる溶液をパーコータで輸布し、110℃に3分間加熱して厚さ250分の酸化チタン層を設け、更に低温スパンタリング法によつて酸化チタンをターゲットして酸化チタン溶験を20分。40分。60分の各級厚となる様に数け第一層としての複合透明高別新車該電腦を形成した。

第二層として駆さ160点の銀からなる薄膜脂を低抗加熱方式で真空蒸着して設け、第三層として駆さ300点の酸化チッン脂を尖縮例1と同様な方法で形成した。

得られた復居体を実施例1で述べたと同様な 方法で無劣化特性を試験した。

维展を設一3亿配す。



実施例 1 で用いたポリエチレンテレフタレートフイルム上に、テトラブチルチタネートの 4

製 - 3

サンブル機	满一层。	蔣一層,被合造明高風折率對電休機		可視光 透過率	お外先 反射率	劣化時間 (HB)
2 -1 -A	T i Ot	(ナトラ	プテルチタネート)。 +T10, (20A)	R 3 %	97%	220
2 1 B	,	,		B 155	97%	240
2-1-C		•	+TiO: (60Å)	78%	97%	250

实施例 8

実施例2と同様な方法で第一層の複合透明高 原折率数量階と第三層を設けた。

那二層としては厚さ1 5 0 0 の級及び保よりなる海峡度(銅9 重量 5 0 銀 9 1 重量 5) を銀ー網系合金(銀 7 0 5 0 銅 3 0 5) を用い抵抗加熱方式で実空蒸落して設けた。

また比較のため第一層と第三層を実施例1の (i)と(s)の (1・2・8~p) と同様な方法で設け、第二層として上記の値及び倒よりなる種膜層を設け た後層体を構成した。

かくして得られた機器体を実施例1と阿様な 方法で熱劣化等性を試験した。

1 8 0 %の保及び例よりなる存获層(例 8 重量が、銀 9 2 重量が)を設けた。

更に第三層として低温スパンタリングにより 銀化チタンセターゲントとして膜厚 2 0 Å の酸 化チタン薄膜を形成し更に実施例 1 と同様組成 のナトラブチルチタネートを敷布し膜厚 2 7 0 Å の酸化チタン層を形成した。 ぶ三版である複 合 強明高原折率額電層の膜厚は 2 9 0 Å となつ た。

かくして得られた茶板上に 5 扇形成された機 脂体を実施例 1 と同様の方法で耐熱劣化等性を 試験した。結果を表 – 5 に配した。

また、上記の結果と比較するために第二層は本実施例と同一構成、同一膜厚で、第一層、第三層を実施例1 - (i) と 同 銀成の テトラブチルチタネート セ 敷布し 駅庫 3 0 0 Å とした 液化チタン層を有する 教層体を構成し 耐熱 労化等性を試験した。 結果は 表 - 5 代 記した。

新基化级一4亿银寸

a –

サンブルル	裁一冊,複合透明高层折率誘軟体層	可模先 透避率		劣化時間 (HR)
3 -A	TiO, (アトラブテルトタネート) +TiO, (20Å)	- 8 1 %	97%	250
3 - B	+T10, (40Å)	78%	975	280
3 - C	• +T10, (60Å)	76%	97%	280
3 -D (比松例)	T10, (71974449*-1)	82%	:97%	100

宴瓶倒

実施例 2 と同様な方法で第一層の複合透明高 風折率請電腦を設けた。スペックリングで得られた酸化チャン釋膜の膜厚は 2 0 Å 4 0 Å 6 4 0 0 Å 6 0 0 Å 6 4 0 0 Å 6

実施例3と同様な方法で第二層として厚さ

.a. − . t

サンプル地	可使光透過率	亦外先反射率	労化時間(HR)
4 -A	81%	9.5%	380 .
4 -B	7 9 95	9.5%	390
4-C	7 8%	9 5 %	430
4 - D(比較例)	8 2%	9 5 %	110

実施例 5

より Ti aをターグットとして酸化チョン毒血を 各膜厚 Z O Å · 4 O Å , 6 O Å で散けた。

かくして得られた機能体を実施例うと同様な 方法で熱劣化等性を試験した。

的从七夜~6 比配寸。

表 一 6

サンプル40	保護權級序	可视光 造岩率	赤外先 反射率	劣化時間 (HR)
5 - A	T10, (20%)	82%	9 7 %	100
5 B	/ (£0Å)	R0 %	97%	. 90
5 — C	(6.0%)	77\$	97%	100

突 施 例 6

実施例1で用いたポリエエレンテレフタレートフイルメ上にアトラブチルテタネートの4量体3部。イソプロピルアルコール65部及びノルマルヘキサン22部からなる溶液セパーコータで重布し120℃に5分間加熱して厚さ250%の酸化テタン層を設け、更に実施例3と同様な方法で第二層として厚さ160%の像及び個

戦劣化時間を100としたときの各サンプルの 耐熱劣化時間の比較とつたものである。

サンブル権	低温スペンタリングに よるTiO, ツ臓摩(A)	概合數學 (A)	初期赤外光反 射率(104)	
5 — A	1 0	312	95%	680
6 — B	2 0	310	93	670
6 ·· C	4 0	2 9 B	95	610
6 - D	80 .	305	98	560
6 - E	100	287	93	5 2 0
6-P	180	3 0 5	9 8	340
6-G	800	800	98	700

4 図面の簡単な説明

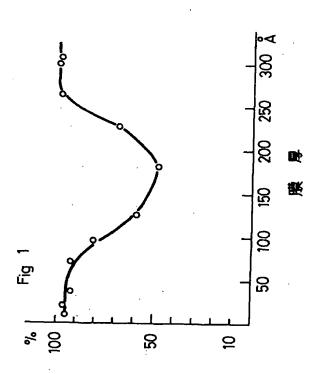
Pls-1 は実施例 6 で得られた結果を図示したものである。

特 許 出 嶽 人 帝 人 株 式 会 社 代理人 弁理士 前 田 桃 博 よりなる神具層(側 9 重量 5、 級 8 1 重量 5) を級・網系合金(銀 7 0 5、網 8 0 5) を用い 抵抗加熱方法で実空高着して設けた。

第三層としては低級スペッタリング後により
TiO,をターゲットとしてTiO,客腹を厚さそれぞれ10Å、20Å、40Å、80Å、100Å、180Å、100Å、308Å、100Å、180Å、100Å、180Å、100Å、180Å、100Å、180Å、100Å、一般により、更に複合過明高原析率時間を限として砂膜厚が300Å、±18Åとなる機に上記等一層を設けたと関係の方法でチトラブチルチタネートからの酸化チタン膜を形成せしめ機関体を構成した。

かくして得られた被磨体を90℃に数定したギャ老化試験器に入れ、その耐能性をテストした。無劣化を赤外先反射率の変化で適勢し、反射率が初期値の R0 が以下になるまでの時間を 労化時間として求めた。

Pig I にこの結果を関示する。検輸は低級スパッタリングによつて形成された TiO₆層の誤厚であり、複雑は低量スパッタリングによつて形成された TiO₆層の誤摩 8 0 0 0 0 のサンブルの耐



手 続 補 正 春 (方丈) 昭和58年 7月 7日

特許庁長官殿

1. 事件の政策

特徴昭 5 8 - 5 5 5 6 9 - 9

2. 森田の名称

業 唐 体

3. 核证之寸る者

事件との関係 特許出願人

大阪市取区房本町1丁目11番地 (300) 希 人 株 太 会 社 (53 7) 代表者 火 麗 晋 三

4. 代 理 人 東京都千代田区内率町2丁目1番1-9

展示所下には1077 (仮 野 ビ ル) む 人 株 式 会 社内 (7726) 元元士初 田 純 博 滋術系 (200) 4 4 8 1 点 山 の

5. 植正命命の日付 昭和55年6月27日

4.52 箱圧の対象

資業者の「成成の商学を設す」の概

ユマガ草

A 展 通近の内容 明備書席29月下と94行日、「Mg.1」を「席1職」 代訂正する。 以 上